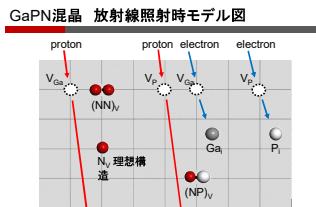
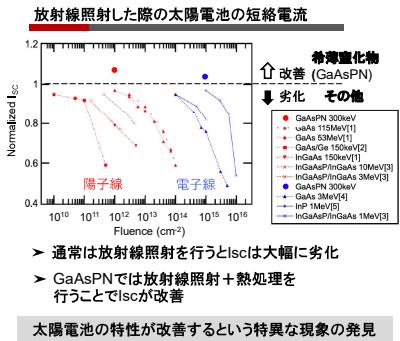
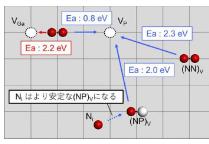


放射線照射した際の影響



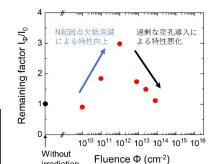
陽子線照射が結晶に与える影響(理論解析)[6]

- N起因点欠陥がP空孔が離れていても比較的低いエネルギーで点欠陥を消滅可能
- N起因点欠陥はP空孔を介して効率的に消滅させることが可能



PL特性の陽子線照射量依存性(実験的検証)[7]

- P空孔導入によりPL特性向上
- 空孔が過剰に導入されると特性悪化



第一原理計算による解析

計算条件

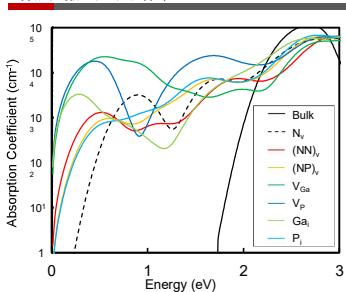
DFT Code : CASTEP
Functional : GGA-PBE
PWPP : OTFG Ultrasoft
MP k-points : $3 \times 3 \times 3$
Cutoff energy : 517.0 eV
Model : 64-atom GaP

特性の評価

- 電気・光学特性
- バンド構造・光吸収係数
- 消滅過程解析
- LST/QST法による遷移状態解析

GaPNにおける各種点欠陥の特性評価

各点欠陥の光吸収係数



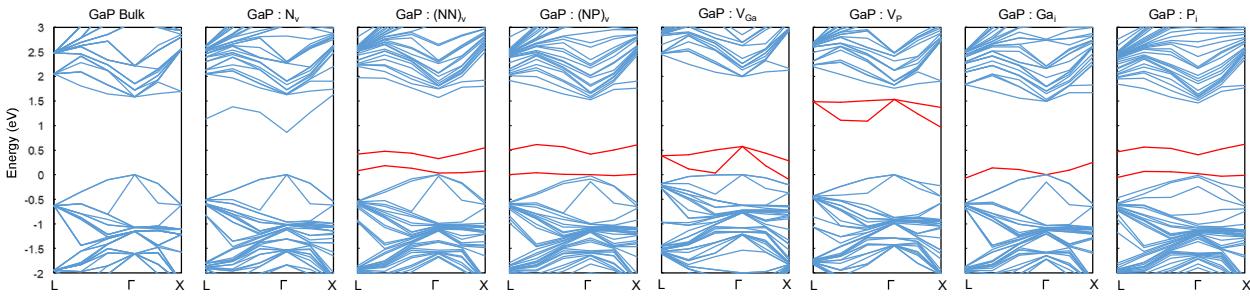
- 理想構造であるNVを含む結晶のバンド構造はバンドギャップボウリングの効果がみられる

- GaPN混晶で特性悪化の問題とされているN起因点欠陥(NN)_v, (NP)_vはより低エネルギー域で光吸収
・バンドギャップ中に不純物準位を形成

- 放射線照射によって生成される空孔や格子間原子を含む結晶についても
・低エネルギー域で光吸収 特に空孔に関しては大きなピークが見られる
・バンドギャップ中に不純物準位を形成
GaP中のV_{Ga}, V_Pについては過去のデータと同様な結果が得られた[1]

空孔および格子間原子は導入量が増加することでN起因点欠陥と同様に特性悪化を引き起こす要因となる

各点欠陥のバンド構造

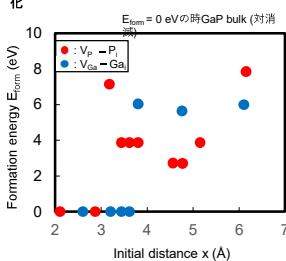


[1] R.K. Rehberg et al., Semiconductor Science and Technology, 8(2), 290–297. (1993)

放射線照射時のGaPNの結晶内のふるまいに関する解析

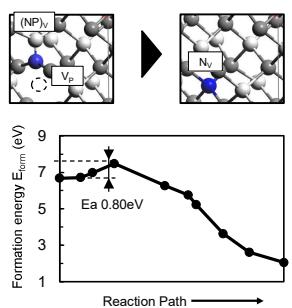
空孔-格子間原子の対消滅

空孔と格子間原子間の距離を変えて構造最適化



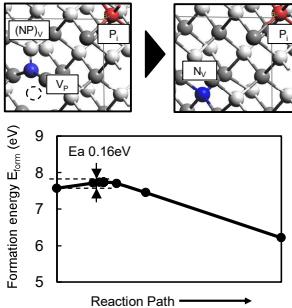
P空孔-(NP)_vの反応過程

陽子線照射時のモデル

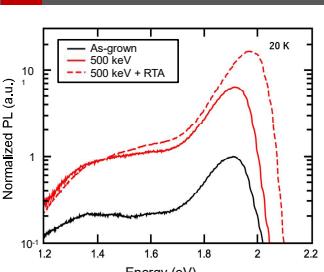


格子間P-P空孔-(NP)_vの反応過程

電子線照射時のモデル



電子線照射による影響 PL測定[1]



格子間Pの存在が陽子線照射でみられなかった特性改善の要因の一つであると考えられる

[1] K. Hirai et al., JSAP Autumn 83, 20p-A307-6 (2022)

総括

GaP系希薄窒化物は放射線照射した後に熱処理を行うことで太陽電池の特性が向上するという特異な現象を発見した。

我々は、放射線照射時の結晶内のふるまいの解明に向けてGaPNにおける放射線照射時に生成される空孔型欠陥および格子間原子の特性解析を第一原理計算を用いて行った。光吸収係数およびバンド構造の解析結果から空孔および格子間原子はN起因点欠陥と同様に低エネルギー域で光吸収が起き、バンドギャップ中に不純物準位を形成することから特性悪化を引き起こす要因となることが確認できた。またこれらの点欠陥の反応過程を解析することで、格子間リン(NN)_vの消滅反応を促進することを確認した。

結論： 空孔型欠陥、格子間原子の物性 および N起因点欠陥との反応過程 から放射線照射が結晶に与える影響に関する知見を得た

謝辞：本研究は、日本学術振興会・立松財团・村田学術振興財団の助成を受け行われた。本研究で用いたデバイスはEIIIRIS-VBLクリーンルームにて作製された。